

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成28年4月7日(2016.4.7)

【公開番号】特開2015-185046(P2015-185046A)

【公開日】平成27年10月22日(2015.10.22)

【年通号数】公開・登録公報2015-065

【出願番号】特願2014-62775(P2014-62775)

【国際特許分類】

G 06 T 7/00 (2006.01)

A 61 B 5/117 (2016.01)

G 06 F 21/32 (2013.01)

【F I】

G 06 T 7/00 510 B

A 61 B 5/10 320 C

A 61 B 5/10 320 Z

G 06 F 21/20 132

【手続補正書】

【提出日】平成28年2月17日(2016.2.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0075

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0075】

次に、特微量抽出部3は、着目分割セグメントABとペア分割セグメントCDとのなす角度の方向θ2を求める。すなわち、特微量抽出部3は、図16(c)に示すように、点Aと点Cが2次元座標の原点と一致するように、着目分割セグメントABとペア分割セグメントCDをそれぞれ平行移動し、原点から平行移動後の点Bと点Dとを通る直線BDへ垂線をのばし、その垂線と直線BDとの交点Hの座標位置を(Hx, Hy)とし、 $\theta_2 = \text{atan2}(Hy, Hx) * (180 / \pi)$ を演算することにより、原点を中心とする2次元座標のHx軸から垂線までの回転角度θ2を求め、その回転角度θ2を、着目分割セグメントABとペア分割セグメントCDとのなす角度の方向θ2とする。